PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-173222

(43)Date of publication of application: 04.07.1990

(51)Int.Cl.

C22C 1/00 C23C 14/34

(21)Application number: 63-327894

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

27.12.1988

(72)Inventor: OBATA MINORU

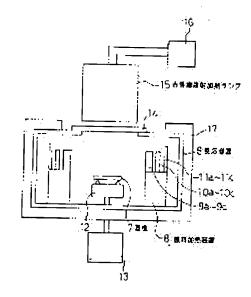
KOBANAWA YOSHIKO

(54) APPARATUS FOR PRODUCING HIGH PURITY MULTI-ELEMENTS ALLOY

(57)Abstract:

PURPOSE: To easily produce high purity multi-elements alloy by heating plural number of raw materials to produce each iodide, further raising temp. of their iodides, dissociating them at the same time and precipitating.

CONSTITUTION: In a reaction chamber 6 under iodine atmosphere by heating to the prescribed temp. with a heater 17, two or more kinds of raw materials 9a-9c of Ti, Zr, Pb, etc.), are set at position surrounding a substrate 7. To these raw materials 9a-9c, the heaters 10a-10c and reflectors 11a-11c are set, respectively to heat them to each suitable temp. for producing each iodide. Successively, the raw materials are radiated with infrared ray radiation heating lamp 15 through a quartz



window 14 and two or more kinds of the iodides of Til4, Zrl4, Pbl2, etc., produced with this method, is heated to the prescribed temp. By this method, the above iodides are dissociated at the same time to precipitate multi-elements alloy composed of Ti, Zr, Pb, etc., on the substrate 7 laid on a rotating substrate stage 12.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

DERWENT-ACC-NO: 1990-249910

DERWENT-WEEK: 199033

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Machine for producing high purity

alloy - has separate

metal sources with individual heaters

in container with

iodine atmos. and substrate at higher

temp. to decompose

iodide(s)

PATENT-ASSIGNEE: TOSHIBA KK[TOKE]

PRIORITY-DATA: 1988JP-0327894 (December 27, 1988)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE PAGES

MAIN-IPC

JP 02173222 A

July 4, 1990

N/A

000

N/A

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DESCRIPTOR APPL-NO

APPL-DATE

JP 02173222A

N/A

1988JP-0327894

December 27, 1988

INT-CL (IPC): C22C001/00, C23C014/34

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 02173222A

BASIC-ABSTRACT:

The machine comprises a container filled with an iodine atmosphere, separate

metal sources placed in the container and heated by respective heaters to form

an iodide of each metal by reaction with iodine gas, and a substrate heated at

a sufficiently higher temperature than that of the metal sources so that the

metal iodid decompose and become alloyed on the substrate.

USE - Production of high purity Pb-Zr-Ti alloy, etc. _

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/5

TITLE-TERMS: MACHINE PRODUCE HIGH PURE ALLOY SEPARATE METAL SOURCE INDIVIDUAL

HEATER CONTAINER IODINE ATMOSPHERE SUBSTRATE

HIGH TEMPERATURE

DECOMPOSE IODIDE

DERWENT-CLASS: M25

CPI-CODES: M13-E01; M13-E06; M25-F;

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1990-108135

PAT-NO:

JP402173222A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 02173222 A

TITLE:

APPARATUS FOR PRODUCING HIGH PURITY

MULTI-ELEMENTS ALLOY

PUBN-DATE:

July 4, 1990

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

OBATA, MINORU

KOBANAWA, YOSHIKO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

TOSHIBA CORP

COUNTRY

N/A

APPL-NO:

JP63327894

APPL-DATE: December 27, 1988

INT-CL (IPC): C22C001/00, C23C014/34

ABSTRACT:

PURPOSE: To easily produce high purity multi-elements alloy by heating plural number of raw materials to produce each iodide, further raising temp. of their iodides, dissociating them at the same time and precipitating.

CONSTITUTION: In a reaction chamber 6 under iodine atmosphere by heating to the prescribed temp. with a heater 17, two or more kinds of raw materials 9a-9c of (Ti) (Zr.) Pb, etc., are set at position surrounding a substrate 7. To these raw materials 9a-9c, the heaters 10a-10c and reflectors

11a-11c are set, respectively to heat them to each suitable temp. for producing each iodide. Successively, the raw materials are radiated with infrared ray radiation heating lamp 15 through a quartz window 14 and two or more kinds of the iodides of TiI<SB>4</SB>, ZrI<SB>4</SB>, PbI<SB>2</SB>, etc., produced with this method, is heated to the prescribed temp. By this method, the above iodides are dissociated at the same time to precipitate multi-elements alloy composed of Ti, Zr, Pb, etc., on the substrate 7 laid on a rotating substrate stage 12.

COPYRIGHT: (C) 1990, JPO& Japio

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-173222

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)7月4日

C 22 C 1/00 C 23 C 14/34

7518-4K 8520-4K J

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

69発明の名称 高純度多元合金製造装置

> 20特 顧 昭63-327894

22出 願 昭63(1988)12月27日

72発 明 者 小 畑

稅 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1 株式会社東芝総合研究

所内

個発 明 者 佳 子 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1 株式会社東芝総合研究

所内

の出 顧 株式会社東芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

79代 理 弁理士 三好 保男 外1名

1. 発明の名称

函純度多元合金製造装置

2. 特許請求の範囲

(1) 反応容器と、前記反応容器内に配置された2 種類以上の原料を各別に加熱してそれぞれのョウ 化物を生成させるヨウ化物生成手段と、前記ヨウ 化物生成手段により生成した2種類以上のヨウ化 物を同時に解離させる析出手段と、を具備するこ とを特徴とする高純度多元合金製造装置。

(2) 前記析出手段は、回転駆動手段を備えている ことを特徴とする請求項1記載の高純度多元合金 製造装置。

3. 発明の詳細な説明

〔発明の目的〕

(産業上の利用分野)

本発明は、高純度多元合金製造装置に関し、 特にヨウ化物分解法により高純度多元合金を製造 する装置に関する。

(従来の技術)

近年、高輔度多元合金が半導体技術分野にお いて注目されており、特に強誘電体メモリの製造 に感して重要視されている。

この強誘電体メモリとは、強誘電体の特有の性 質を利用した構成のものである。ここで、強誘電 体の特有の性質とは、強誘電体の両端子間に直流 電圧を印加することにより電気分極が生じた後は、 印加電極を0にしても分極は0に成らないという 残留分極が生じ、次いで、逆向きに直流電流電圧 を印加して印加電圧を上昇させていくと分権がO になり、更に印加電圧を上昇させると逆方向の分 極が生じることになる現象、即ち第4図に示す如 くに電圧Eに対し残留分極Pが変化するヒステリ シス特性を描く性質をいう。

このような性質を有する強誘電体を用いたメモ リ素子においては、以下のような特長を有するこ とになる。

①不揮発メモリである。

②りフレッシュが不必要である。

② 商集積化に向いている。

④ソフトエラー耐性にすぐれている。

旬リークに強い。

一方、こうしたメモリ用の誘躍体材料として、 通常PZTと称されるPb(Zrx、Ti,-x) 〇3 が注目されている。このPZTは、薄額化さ れてメモリ素子に供されることになり、一般にス パッタリング法によりP2下薄膜とされる。係る スパッタリング法によりPZT褲膜を得る場合、 スパッタリングターゲットとして、酸化物ターゲー ット又は金瓜ターゲットを用いる。そして、特に、 金属ターゲットを用いた場合のほうが、酸化物タ ーゲットを用いた場合に比べて、組成再現性、成 膜速度の傾点から有利であるとされている。

しかしながら、現在、工業的に生産されている 純ジルコニウム(Zr)、純チタン(Ti)には、 れらを材料としてなる金鳳ターゲットを用いた場 合、成膜工程において金属ターゲット中の不植物

メント 2 が給 間 治 具 3 a , 同 3 b を介して 電 源 4 に接続されている。反応容器1全体は、400~ 600℃に加熱される高温炉5の中に固定される。 きる。Zr I4 の生成、解離反応は以下の温度範 このような配置構造とすることにより、450

~600℃の温度で反応容器中のTiとョウ素と は、(1)式に従い反応し、Til4を生成する。

一方、フィラメント2は、通知加熱により11 00~1500℃に加熱されることになり、この 組皮において(2)式の反応によってTil.4 からT i と「2 とに分解する。そのため、分解した丁i はフィラメント2上に析出し、「2 は再び原料丁 i と反応し、Tiをフィラメント2上に運ぶこと

この際、原料丁)中に含まれる不純物は、丁) に比べョウ素と反応性が低くョウ化物を形成しに くかったり、仮に形成してもそのョウ化物の蒸気 圧が低く気体化しにくい場合は、原料丁)中に残 存する。

このようにしてTiの精製が行われ、フィラメ ント2上に高純度下1 が成長する。

となるおそれが大きい。そこで、木類出願人は、 ョウ化物分解法により高頼度金属を精製し得るこ とに発用した。

このヨウ化物反応法は、化学輸送法の一種であ り、ジルコニウム(Zr), チタン(Ti), 鉛 (P b) などの特製に使用される方法であって、 ヨウ化物の生成、続く解離反応により所望の金瓜 を真純度化することができる。例えばTiでは以 下の如くの反応が利用される。

Ti + 2 1 2 - Ti 14 (450~ 600°C) ... (1) Til4 -> Ti + 2 I 2 (1100~ 1500°C) ... (2) 即ち、上記(I)式に示すようにTiとヨウ素とは、 450~600℃の温度で反応し、Tilaは、 1100~1500℃の温度で干しとヨウ素とに 経動する。

具体的には、従来は第5図に示す如くの原型構 重金凮,ガス元素等の不純物濃度が高いため、こ 成とされた精製装置により高純度チタンを製造し ている。図中の1は、原料Tiとヨウ素とを収容 する反応容器である。この反応容器1の中央には

> また、 Zr. Pb も上記と同様の原理及び装置 により高純度2~ 高純度Pb を製造することがで 朗で起こる。

> $Zr + 2I_2 \rightarrow Zr I_4 (250 \sim 400 \%) \cdots (3)$ $ZrI_4 \rightarrow Zr + 2I_2 (1000 \sim 1400\%) \cdots (4)$ また、Pb I z の生成,解剤反応は、以下の温 度範囲で起こる。

 $Pb + 1_2 \rightarrow Pb 1_2 (100 \sim 200 \%) \cdots (5)$ Pb 12 → Pb + 12 (700~1100°C) ... (6) しかしながら、従来の場合においては、ョウ化 物分解法は単金國について高純度精製を行うもの であって、上記金属ターゲットに用いることがで きる商輔度多元合金を生成することができなかっ tc.

(発明が解決しようとする課題)

即ち、従来の場合においては、ヨウ化物分解 法の利用は、あくまで単金属を高純度に精製する ための利用でしかなく、高純度多元合金を生成す るための工夫が全くなされてなかった。従って、

従来は、複数種類の高純度金属を得た後、別工程 で高純度多元合金を作らなければならず、またこ の別工程にて不純物が混入するおそれがあるとい う不具合があった。

本発明は、係る課題に鑑みてなされたもので、 高純度多元合金を単一工程で生成し得る高純度多 元合金製造装置を提供することを目的とする。

[発明の構成]

(課題を解決するための手段)

本発明は、上記の目的を達成するため、反応容器と、前記反応容器内に配置された2種類以上の原料を各別に加熱してそれぞれのヨウ化物を生成させるヨウ化物生成手段と、前記ョウ化物生成手段により生成した2種類以上のヨウ化物を同時に解離させる析出手段と、を具備することを特徴とする高種度多元合金製造装置である。

即ち、本発明による高純度多元合金製造装置は第1図に示す如くの構成であって、ハステレイB製の反応容器6内に、基板7の配設位置を中心として全方位を等分する位置関係で複数個の原料加

熱装置8を反応容器6の半径方向に移動可能に配設する。

原料加熱装置8は、原料の種類数に応じて配設することができるものであり、原料が例えばPb.

Z r 、 T i であれば、この数に応じて第2図に示すように、原料加熱装置8a~8cが配設される。
この原料加熱装置8a~8cは、ヨウ化物生成手段として機能されるもので、原料9a~9cに対応させて加熱に~910a~10c及びリフレクタ11a~11cを実装している。

そして、基板7の配設位置には、基板ステージ 12を設けており、この基板ステージ12は回転 機構13により回転駆動される。

更に、基板7の上方には、反応容器6の石英製窓14があり、この石英製窓14を通して赤外線放射加熱ランプ15の放射熱が基板7に加えるようになされている。なお、16は赤外線放射加熱ランプ15の電源である。

また、反応容器 6 内は、ヨウ素雰囲気をつくるようになされており、この反応容器 6 の周囲はヒ

ータ17で覆われている。

前述した各部構成において、反応容器6内の温度はヒータ17の加熱により200~300℃に保持され、これによりヨウ化物が浮遊中に固化されないようにされる。

基板ステージ1 2 に搭載した基板7は、上記3 種類の原料に基づく3種類のヨウ化物がそれぞれ 解離する例えば1 1 0 0 ℃以上に赤外線放射加無 ランプ15 の熟放射により加熱保持するようにな されている。

反応容器 6 は、ヨウ条に対して耐食性が良好なハステロイやインコネルなどのニッケル基合金あるいは内面にヨウ素に対して耐食性の良好な金腐であるモリブデン(M。)やタングステン(W)の被罹闘を設けてもよい。

基板 7 の加熱手段としては、第3 図に示す如く 誘導加熱用コイル 1 8 及びこの電源 1 9 からなる 誘導加熱式加熱手段を用いることができる。なお、第3 図において第1 図と同一符号は対応する部分 を示している。

基板 7 の代りに、通電加熱により高温に加熱されるフィラメントを適用することができる。 更に、条件設定は、以下のように行える。

即ち、基板7上での金属の析出速度がヨウ化物生成温度及び解離温度に依存することに対応させて、それら各温度を種々に変えることにより、 Pb 、 Zr 、 Ti の析出速度を変えることができ、つまり、 相成の異なるPb ~ Zv ~ Ti 合金を作ることができる。

原料 9 a ~ 9 c から基板 7 への拡散が律速するような条件で析出が進行する場合には、原料 9 a ~ 9 c と基板 7 との距離を変えることにより、相成をコントロールできる。

(作用)

このような本発明による高純度多元合金製造装置であれば、ヨウ系雰囲気中で2種類以上の原料を各別に加熱しヨウ化反応を生じせしめ、解離反応により所望の高純度多元合金を析出することができる。

別えば、原料としてPb・Zr・Tiが選択された場合には、そのPb・Zr・Tiを名別に加熱しまり化反応を生じせしめ、解離なるによができたの音を使いる。この音を使いるとしてのないのないのできる。このないできる。ですっている。他にもないのできるができるができる。の反応性がある。により生成可能な元素が何れか2種類以上を原料として選択している。

各原料 9 a ~ 9 c を基板 7 の中心から 7 0 mmの位置に固定配置した。そして、原料 9 a のスポンジ Tiを 6 0 0 ℃に加熱保持し、原料 9 b のスポンジ 2 r を 3 0 0 ℃に加熱保持し、原料 9 c の P b を 2 0 0 ℃に加熱保持した。

また、反応容器6内は、5gのョウ素によりョウ素雰囲気をつくるとともに、反応容器6内の遺産を200℃に加熱保持した。

そして、 基板 7 としてモリプデン (M。) 製の 基板を用い、 この 基板 7 を赤外線放射加熱ランプ 15により1100 Cに加熱保持した。

更に、基板ステージ12を回転機構13により一定速度で回転させて、基板7面内のヨウ化物の付着温度分布が一定となるように基板7を回転させた。

こうした条件下において、上記した(1)~(6)式に従ってヨウ化物生成反応及び解離を行わせることを、20時間継続したところ、約36gのPb-27-Ti合金を作成することができた。

反応容器 6 を充分に冷却した後、 基板 7 を反応

高純度多元合金を作成することができる。こうして得られる高純度多元合金は、酸化物超電導剤膜作成用ターゲットの紫材として使用することができる。

更に、 高純度多元合金の 組成を異らせたい 場合、各原料を加熱する温度を種々変更することにより 達成できる。また、 原料から基板への拡散が弾速 するような条件では、 原料と 器板との距離を変え ることで対応できる。

これらの他にも利点があり、例えば溶解などによる合金化のプロセスが省けるばかりでなく、溶解時の雰囲気あるいはるつほや鋳型からの汚染を防ぐことができる。

(実施例)

第1図に示された構成による実施例を以下に 詳述する。

加熱装置8a に100g のスポンジTi を原料
9a として装着し、加熱装置8b に100g のスポンジZr を原料9b として装着し、加熱装置8c に100g のPb を原料9c として装着して、

容器 6 内から取り出し、基板 7 上の P b - Z r - T i 合金について エネルギー分散型の X 線分析装置により組成分析を行ったところ、組成のはらつきが小さくほぼ均一な 2 6 at% Z r - 2 4 at T i - P b 合金であった。

このようにして、本発明の一実施例装置により 得られたファーTiーPb合金の不純物額度を分析した結果を第1要に示す。但し、第1表において、Aは本発明による26at%ファー24atTiーPb合金を示し、Bは従来の溶解法により製造した25at%ファー25atTiーPb合金を示す。なお、単位はWt.ppaである。

第 1 装

	Fe	Ni	Сr	Ci	Si	A &	0
В	500	150	350	100	200	150	700
A	10	5	5	10	10	10	60

[発明の効果]

以上説明したように、本発明によれば、強誘電

体メモリのPZT膜を作成するために用いる金瓜ターゲット等の紫材となる高純度多元合金を単一 工程で生成することができるから、半導体技術分野等の如く高純度多元合金を用いる技術分野の発展に大きく寄与することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明が適用された一実施例の高純度多元合金製造装置の概略を示す構成図、第2図は3種類の原料を用いる場合の原料加熱装置の配置状態を示す配置図、第3図は本発明が適用された他実施例の高純度多元合金製造装置の概略を示す構成図、第4図は造誘電体の電圧一分極のヒステリシス特性を示す特性曲線図、第5図は従来の高純度金属製造装置の概略を示す構成図である。

6 … 反応容器

7 … 基 板

8,8a,8b,8c…原料加熱装置

9a.9b.9c…原料

10a,10b,10c…加熱ヒータ

11a, 11b, 11c ... リフレクタ

12… 基板ステージ 13… 回転機構

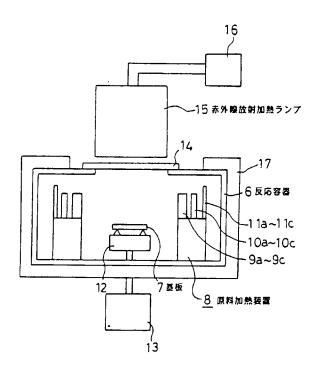
14…石英製窓 15…赤外線放射加熱ランプ

16…電源

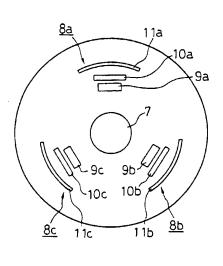
1 7 … ヒータ

18…誘導加熱用コイル 19…電源

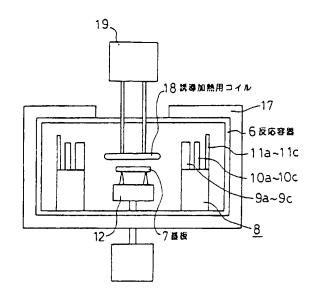
代理人乔思士 三 好 保 男



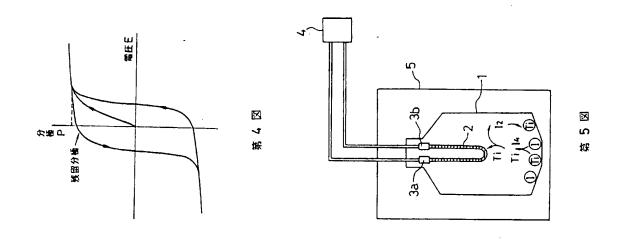
第 1 図



第 2 図



第 3 図



PAT-NO:

JP401092338A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01092338 A

TITLE:

HIGH PURITY NIOBIUM-TITANIUM ALLOY

SPONGE AND ITS

MANUFACTURE

PUBN-DATE:

April 11, 1989

INVENTOR-INFORMATION: NAME HARADA, MINORU YOSHIZUMI, SHOICHI SHIBUYA, SHUICHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NIPPON SODA CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP62245916

APPL-DATE: October 1, 1987

INT-CL (IPC): C22C027/02, C22B034/12, C22B034/24, C22C001/00 , C22C014/00

ABSTRACT:

PURPOSE: To easily manufacture a uniform high purity Nb-Ti alloy sponge by reducing specific ratios of NbCl<SB>5</SB> and TiCl<SB>4</SB> into specific compsn. of Nb and Ti, by Na.

CONSTITUTION: NbCl<SB>5</SB> and TiCl<SB>4</SB> in which the ratio of 20∼70wt.% Nb and the balance Ti is regulated are charged to a reactor; Na is added thereto and the mixture is heated to about

600∼850°C. As the using amt. of said Na, its stoichiometry compositional one or about >0.5% one are suitably regulated. By this heating treatment, NbCl<SB>5</SB> and TiCl<SB>4</SB> are simultaneously reduced. The reaction products obtd. by this method are furthermore heated to about ≥900°C to conclude the reaction, are cooled, thereafter crushed, washed by a water soln. of hydrochloric acid and the thereafter subjected to vacuum drying. By this method, the titled sponge consisting of 20∼ 70wt.% Nb and the balance Ti with inevitable impurities and having uniform compsn. is obtd.

COPYRIGHT: (C) 1989, JPO&Japio

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-92338

<pre>⑤Int Cl.⁴</pre>	識別記号	庁内整理番号	❸公開		平成1年(1989)4月11日		
C 22 C 27/02 C 22 B 34/12 34/24	$\begin{smallmatrix}1&0&2\\1&0&2\end{smallmatrix}$	6735-4K 7619-4K 7619-4K					
C 22 C 1/00 14/00		C-7518-4K B-6735-4K	審査請求 未	請求	発明の数 2	(全3頁)	

49発明の名称 高純度ニオブチタン合金スポンジ及びその製法

②特 願 昭62-245916

②出 願 昭62(1987)10月1日

郊発 明 者 原 Œ 東京都千代田区大手町2丁目2番1号 日本曹違株式会社 内

79発 明 者 吉 住 庄 一 新潟県中頸城郡中郷村大字藤沢950 日本曹達株式会社二

本木工場内

秀 一 新潟県中頭城郡中郷村大字藤沢950 日本曹達株式会社二 ⑦発 明者

本木工場内

①出 願 人 日本曹達株式会社

79代理人 弁理士 横山 吉美 東京都千代田区大手町2丁目2番1号

1. 発明の名称

高純度ニオブチタン合金スポンジ及びその製法

2. 特許請求の範囲

(1) ニオブが20~70重量%、残部チタン及 び不可避不掩物からなる高純度ニオブチタン合金

(2) 超電導材料用である特許請求の範囲第1項 記載の合金スポンジ。

(3) ニオブが20~70重量%、残部チタンと なる量比の五塩化ニオブと四塩化チタンとを、ナ トリウムにて選元することを特徴とするニオブを 20~70重量が、残解チタン及び不可避不鈍物 からなる高純度ニオプチタン合金スポンジの製造 法。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は高純度のニオブチタン合金スポンジに 関するものである。

超電導材料は、核磁気共鳴診断装置、高エネル ギー粒子加速器、磁気浮上列車に使用され更に多 くの用途が期待されている。金属系の超電導材料 としては、主としてニオブチタン(Nb-Ti) 合金が 用いられており、この合金の組成は、ニオブ含有 量が30~60重量%のものである。

このNb-fi合金は、粉末又はスポンジ或は板状 又は棒状のチタンとニオブの夫々の材料を用意し、 これら材料を失々混合するか、又は適当な形に組 み合わせて消耗電極を製作し、これを真空又は不 活性雰囲気下でアーク溶解を行ないNb-Ti合金ィ ンゴットとすることにより製造される。

これらのインゴットは、目的に応じて加工され る。例えば、圧延加工してピレットを作り、調管 に入れて更に圧延して伸線加工して超電路線材と する。一般に、Nb - Ti合金の超電導線材を製造す るためには、特に材料中の酸素などのガス不能物

や、鉄などの磁性金属不純物の含有量が少ないことが要求されると共に、チタンとニオブの合金組成は均一であることが必要である。

このためNb-Ti合金材料を作るためには、使用するチタンとニオブの材料は夫々高度に精製されたものを使用する必要があり、特にニオブについては、一般に材料中の酸素などの不純物を除去するために、通常電子ビーム溶解を用いた精製処理が行なわれている。

また、Nb-Ti合金の造塊処理を行うアーク溶解工程においては、チタンとニオブの合金成分の均一化をはかるため、例えば特公昭55元6089
号公報ではニオブ版とチタン板を交互に張り合わせたものや、特開昭61元253353号ではチタン中空体内にニオブ中空体を内装した複合がはを使用するなど消耗電極の製作方法についても色々な改度や提案がなされている。

また、チタンと種々の合金スポンジの製造法は、 特公昭 4 9 - 1 3 7 1 号公報に記載されているが、 チタン以外の合金成分が 1 0 % 以上含有する合金

化ニオブ (NbC & *: 分子 置 2 7 0) 中のニオブの 重量 (NbC & * 1 g 分子 当り約 9 2.9 g) 及び四塩 化チタン (TiC & *: 分子 置 1 9 0) 中のチタンの 重量 (TiC & * 1 g 分子 当り約 4 7.9 g) から容易 に計算できる。又、ナトリウムの使用量は、化学 量論量ないし0.5 %過剰であり、五塩化ニオブ 1 モル当り5 モル、四塩化チタン1 モル当り4 モル の番である。例えば、ニオブ 2 0 % チタン 8 0 % の合金スポンジを 1 ㎏製造するとすれば、五塩化 ニオブ 5 8 2 g、四塩化チタン3, 1 6 8 g及びナトリウム1, 7 8 3 g であり、ニオブ 7 0 % チタン 3 0 % の場合は、五塩化ニオブ 2, 0 3 5 g 四塩化 チタン1, 1 8 8 g及びナトリウム1, 4 4 2 g である。

反応を実施するに当っては、選元反応容器に所定量のナトリウムを仕込み、6000~850000 温度範囲に保持して、ニオブが20~70重量%、残部チタンとなる量比の所定量の五塩化ニオブと四塩化チタンを導入する。所定量のナトリウムは予めその全量を反応容器に導入するか、また、五 スポンジは示唆されていない。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明は、ニオプ及びチタンの各々の金属を経ることなく、均一なNb-Ti合金を製造するものであり、高純度のNb-Ti合金スポンジを提供するものである。

(問題を解決するための手段)

本発明は、ニオブが20~70重量%、残能チタン及び不可避不純物からなる高純度ニオブを20~70年間におり、は、超電源材料素材として有用であり、また、ニオブを20~70重量%、残能チタンとなる量比の五塩化ニオブが20~70重量%、残能チタン及び不可避不純物からなる高純度ニオブチタン合金スポンジの製造法である。

本発明に於いては、ニオブが20~70重量%、 残部チタンとなる量比の五塩化ニオブと四塩化チ タンをナトリウムと反応させる。

五塩化ニオブと四塩化チタンの使用量は、五塩

塩化ニオブと四塩化チタンと同時に若しくは交互に避入しても良い。また、予め反応容器でニオブとチタンの低次塩化物を作り、これに所定量のナリウムを追加して製造することもできる。この場合、反応温度は五塩化ニオブと四塩化チタンと五塩化ニオブの仕込割合は、四塩化チタンは流量計を用い、また五塩化ニオブはフィダー等によって網筋される。

反応生成物は更にこれを900 で以上に加然して、 反応を完結させた后、これを冷却して取出す。

取出した反応生成物は破砕し塩酸水溶液にて洗 構した后、真空乾燥することにより組成が均一な 高純度のNb-Ti合金スポンジが得られる。

このようにして得られたNb-Ti合金スポンジは、 そのまゝこれをプレス成形してプリケットを作り、 これを真空または不活性雰囲気中でアーク溶解す ることにより、容易に均質なNb-Ti合金インゴッ トが得られるのである。

また、酸素と鉄については、酸素1,000ppm 以下、鉄200ppm 以下であることが望ましいが、 供給する四塩化チタンと五塩化ニオブの量比によって影響される。即ち供給する五塩化ニオブがニオブとして70重量%以上となる量を加えると、 五塩化ニオブ及びその低次塩化物による反応容器 材質に対する隔蝕性が増大して、鉄合有量の少ないNb-1i合金スポンジが得られない。

した金属ナトリウム 9.3 2 8 kgを仕込み、電気炉にて 6 5 0 ℃に加熱した。

次に反応温度を 6 5 0 ~ 8 5 0 ℃に維持しなが ら、五塩化ニオブ 9.3 3 4 kg と四塩化チタン 1 1. 0 5 1 kg を同時に滴下して 6.0 時間で、 1 次反応 を行なった。

更に950℃で3時間加熱する2次反応を行って反応を完結させた。

反応生成物を冷却し、取出した後粉砕し、1% 塩酸でリーチし、水洗后真空乾燥を行なった。

得られたNb-Ti合金スポンジの収率は98%であり、製品の酸素含有量は400ppm 、鉄合有理は50ppm 、Ti46.3%を含有するNb-Ti合金スポンジが得られた。またX線回折の結果、Nb-Tiの合金を形成していることが確認された。

(発明の効果)

本発明によれば、高純度のニオブを使用することなく、放案が1,000ppm 以下鉄が200ppm 以下の高純度のNb-Ti合金を簡単に製造することが出来、得られた新規な合金スポンジは超電遅材 また、五塩化ニオブがニオブとして20重量が以下の量を加えた場合には反応領域において、ニオブとチタンの低次塩化物と副生食塩との共融浴の形成が阻害されて好ましくない。

即ち五塩化ニオブがニオブとして200重量%以上の量を加えることにより反応の機成ではなったのは、ニオブとチタンの共融低次塩化物が形成でされ、反応が緩慢に進行し、Nb-Ti合金の結晶生成が増慢に進行し、Nb-Ti合金の結晶を得ることが、大きく成長したNb-Ti合金の結晶を得ることができる。

以上、要するに、ニオブとして20~70重量 外、残部チタンとなる量比の五塩化ニオブと四塩 化チタンをナトリウムによって同時に還元するこ とにより、1,000ppm以下の酸素及び200pp m以下の鉄を含有する高純度のNb~Ti合金スポン ジを製造することが可能である。

鉄製の選元反応容器にアルゴン雰囲気下で精製

寒 施 例

料用として簡便に用いることができ、例えばそのま、真空又は不活性雰囲気下でアーク溶解を行うことにより任意に加工できる。